# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT - IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning redelver 15 also heater by an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

#### 19 日本国特許庁 (JP)

食特許出願公開

### 12公開特許公報: A

四召60-10756

51 Int. Cl. 4 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 33公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

SFビームリート型半導体装置の製造方法

刘特

頤 昭58-119143

22出

面 1258(1983)6月30日

心発 明 者 繩巻草雄

- 東京都港区芝五丁目33番1号日。 - 本電気株式会社内

九出 願 7、日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

允代 理 人 弃理士 内原晋

明 網 書

1. 発明の名称

ピームリード型半週体装貨の製造方法。

2. 特許病状の範囲

ピームリード型半退体変子の形成されたウェハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前配ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去してペレットに分離する工程と、前配ワックスを活しペレット吸解用治具にて前配ペレットに付着しているワックスを、暖められた洗浄用受け皿内にて、暖めた有機耐到によってリックスを除去するとならむことを的なとするピームリート型半導体契例の製造方法。

3. 赞明的征标发信仰

本発明はビームリードが生活体を作の製造方法 に関する。 従来ピームリード製半導体接触の製造方法は、 所別のピームリード製半導体架子の形成された半 導体落板の上面にリックスを創布し石莢板と貼り 合せし後、熱半渉体状板の製師にレジストにてパ ターンを形成し肌能能で半薄体ウェハーを選択的 にエッサンク除去してペレット壮に分割し、たに ペレット1個でつ分離して再配列するAVに100~ 200℃の職権のホットプレート上でワックスを活 しペレット吸が出れてペレットと石茣掘とな 分離後、半導体ペレットに付発ワックスを予め加 熱ヒーターで有機管剤を砂めた有機管剤をスプレ ーガンで3~5分間軟付けて除去し別の配列板に 並べていた。

しかし上部従来のペレットハンドリングデルド は、均下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 英板とがワックスによって貼り合わさっておりと のワックスを100~200℃の配用のホットプレ ート上市石英板と眺めてワックスを積かし、ベレ ット豊富川が具にてベレットと石英板とを分配状。

- 2 -

半導体ペレットの配粉面及び鼻面に付着している ワックスを、50~100℃の健康範囲の加熱ヒーターにて予め有機用制を閉めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機溶剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りきれない場合も あった。

ベレットの配製能及び終而にワックスが残っていると、ベレットの個質性及び歩留りを難くし又ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄時間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記生点を除去し半導体装置の保頼性 及び製造事創りを大幅に同止させることのできる 半選体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体第子の 形成されたウェハーを英返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から選 択的にエッチング除去してペレットに分離する工

離する。

次に済3的に示すようにペレット15の配線的 及び異節に付加しているファクス13を50~ 100 に減距範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器剤と、疣抑用 京加186 加熱ヒーター 19によって50~100 での減減範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40 で範囲の有 機器剤を3~4 秒間吹付けてワックスを除去した (第45 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によればペレットの配 観前及び単面に付押しているワックスを予め殴め た有機溶剤と洗砂用受け肌も関めることにより有 機溶剤を高値でペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが終去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩所り及び製 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 観係なく短時間でペレットハンドリングが可能に なる。

4. 図前の配単な説明

程と、加熱によりファクスをかしベレット収集用 他非にても加半なからベレットを分離する工場と、 前記ペレットは付かしているフックスを、僕めら れた受け間内にて、腰めた有機箱割にて除去する 工程と、前都ペレットを配列する工程とを含む半 連体報象の数添力供にある。

以下実際例に見づき医師を新聞して事業明を許 額に初明する。

まず的)間にかけように、原型のビームリード 割ま子の形成された単準体ウェハー1を、前続ビ ームリード2が下になるように裏返して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板4に貼り付ける。

- 4 -

第1例乃至第4図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半期体ウェハー、2.12 ……ビームリード、3.13 ……ワックス、4 ……石葵板、5.15 ……ベレット、6.16 ……ベレット吸名用 治具、7 ……ホットブレート、18 ……抗剤用受 け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、 20 ……スプレーガン、21 ……有敬荷剤の加熱 ヒーター、22 ……ガラス板である。

代理人 升地士 内 原



